



# Electro Optical Components, Inc.

5460 Skylane Boulevard, Santa Rosa, CA 95403

Toll Free: 855-EOC-6300

[www.eoc-inc.com](http://www.eoc-inc.com) | [info@eoc-inc.com](mailto:info@eoc-inc.com)



## Narrow Bandpass Filters

[Click here for Narrow Bandpass Filter Scans](#)

V 1801

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP1440	1440	14	20	5	≥80	Φ5×3.0	BK7	400~3000	<1
	1450	14	20	5	≥80	Φ30×1.0	BK7	400~3000	<1
	1450	14	20	5	≥80	Φ100×0.7	BK7	400~3000	<1
INBP1640	1640	20	190	20	≥70	Φ25.4×1.0	BK7	400~3000	<1
	1640	20	190	20	≥80	Φ25.4×1.0	BK7	400~3000	<1
	1640	20	190	20	≥80	Φ30×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP1680	1680	16	20	5	≥70	Φ100×0.7	BK7	400~3000	<1
	1680	16	20	5	≥70	Φ20×0.7	BK7	400~3000	<1
	1680	16	20	5	≥85	Φ41.4×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP1720	1698	16	20	5	≥60	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1.5
	1710	17	20	5	≥65	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1.5
	1720	17	20	5	≥60	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1.5
	1720	17	20	5	≥50	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1.5
	1730	17	20	5	≥60	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1.5
INBP1745	1740	17	20	5	≥60	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1.5
INBP1790	1790	17	30	10	≥85	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	1790	17	30	10	≥80	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP1810	1810	30	30	10	≥80	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	1810	18	50	10	≥80	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	1810	18	50	10	≥80	Φ16×0.5	BK7	400~3000	<1
	1810	30	50	10	≥80	Φ20×2.0	BK7	400~3000	<1
	1810	40	50	10	≥80	Φ25×2.0	BK7	400~3000	<1
INBP1900	1900	19	20	5	≥70	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1
	1910	19	20	5	≥70	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1
	1910	19	20	5	≥80	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1
INBP1930	1920	19	20	5	≥70	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1
	1920	19	20	5	≥80	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1
	1920	19	20	5	≥90	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1
	1930	19	20	5	≥80	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1
	1930	19	20	5	≥90	Φ5×3.0	BK7	400~2200	<1
INBP1940	1940	25	50	10	≥70	Φ30×1.0	BK7	400~3000	<1
	1940	25	50	10	≥80	Φ30×1.0	BK7	400~3000	<1
	1940	25	50	10	≥70	Φ25×2.0	BK7	400~3000	<1
	1940	25	50	10	≥80	Φ25×2.0	BK7	400~3000	<1
	1940	25	50	10	≥80	Φ20×2.0	BK7	400~3000	<1
	1940	25	50	10	≥80	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	1940	25	50	10	≥70	Φ16×0.5	BK7	400~3000	<1
	1940	25	30	10	≥80	Φ16×0.5	BK7	400~3000	<1
	1940	25	30	10	≥85	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	1940	25	20	5	≥60	Φ100×0.7	BK7	400~3000	<1
1940	25	20	5	≥70	Φ100×0.7	BK7	400~3000	<1	

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP1970	1970	20	45	15	≥80	Φ30×1.0	BK7	400~3000	<1
	1970	20	45	15	≥80	Φ25×2.0	BK7	400~3000	<1
	1970	20	45	15	≥60	Φ16×0.5	BK7	400~3000	<1
	1970	20	45	15	≥80	Φ16×0.5	BK7	400~3000	<1
INBP2017	2017	20	35	10	≥60	Φ12×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	2017	20	35	10	≥55	Φ12×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP2060	2060	20	50	10	≥90	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	2060	20	50	10	≥80	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP2080	2080	20	50	10	≥80	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	2080	20	50	10	≥90	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP2100	2100	21	50	10	≥80	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	2100	21	50	10	≥90	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP2150	2150	20	45	10	≥75	Φ15×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP2170	2170	22	30	10	≥85	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP2180	2180	20	45	10	≥70	Φ15×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP2200	2200	22	30	10	≥80	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	2200	22	30	10	≥85	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP2220	2220	20	45	10	≥75	Φ15×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP2230	2230	22	20	5	≥75	Φ100×0.7	BK7	400~3000	<1
INBP2250	2250	22	30	10	≥85	Φ10×1.0	BK7	400~3000	<1
	2250	22	30	10	≥85	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	2250	22	30	10	≥85	Φ25.4×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP2290	2265	22	30	10	≥85	Φ10×1.0	BK7	400~3000	<1
	2265	22	30	10	≥85	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	2290	22	30	10	≥85	Φ10×1.0	BK7	400~3000	<1
	2290	22	30	10	≥85	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
	2290	22	30	10	≥85	Φ25.4×1.0	BK7	400~3000	<1
	2310	23	30	10	≥85	Φ10×1.0	BK7	400~3000	<1
	2310	23	30	10	≥85	Φ16×1.0	BK7	400~3000	<1
INBP2320	2320	23	150	20	≥80	Φ50.8×1.0	BK7	400~5500	<1
	2450	25	74	20	≥50	Φ30×1.0	BK7	1500~5500	<1
	2450	25	74	20	≥60	Φ30×1.0	BK7	1500~5500	<1
INBP2450	2450	25	74	20	≥75	Φ30×1.0	BK7	1500~5500	<1
	2450	25	74	20	≥70	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	2450	25	74	20	≥70	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	2450	25	74	20	≥80	Φ63.5×6.35	Si	1500~5500	<1
	2460	25	50	10	≥80	Φ15×1.0	Sapphire	1500~15000	<1
	2470	25	74	20	≥70	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
INBP2470	2470	25	74	20	≥70	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	2470	25	74	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	2470	25	74	20	≥75	Φ63.5×6.35	Si	1500~5500	<1
	2470	25	74	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
INBP2700	2700	30	200	20	≥80	Φ8.4×0.5	Ge	1500~3600	<1
	2700	30	210	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~3600	<1
	2700	30	210	20	≥80	Φ25.4×1.0	Si	1500~3600	<1
	2700	27	81	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	2700	27	81	20	≥70	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	2700	27	81	20	≥80	Φ63.5×6.35	Si	1500~5500	<1
	2700	27	81	20	≥80	3.2×3.2×0.5	Si	1500~5500	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP2730	2730	30	240	20	≥85	Φ25×2.0	Si	1500~5000	<1
	2730	30	210	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~6000	<1
	2730	30	210	20	≥80	Φ25.4×1.0	Si	400~6000	<1
INBP2780	2780	30	240	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5000	<1
	2780	30	240	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	1500~5000	<1
	2780	30	240	20	≥80	Φ25×2.0	Si	1500~5000	<1
	2780	30	210	20	≥80	Φ25.4×1.0	Si	400~6000	<1
INBP2800	2800	28	240	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5000	<1
	2800	28	240	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	1500~5000	<1
	2850	28	240	20	≥85	Φ25×2.0	Si	1500~5000	<1
INBP2850	2850	28	190	20	≥85	Φ24.6×0.5	Si	1500~6500	<1
	2850	28	190	20	≥85	Φ25×0.5	Si	1500~6500	<1
	2850	28	190	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~6500	<1
	2850	28	230	20	≥85	Φ24.6×0.5	Si	1500~6500	<1
	2850	28	230	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~6500	<1
	2850	28	230	20	≥85	Φ100×0.5	Si	1500~6500	<1
	2850	50	230	20	≥80	4.2×4.2×0.5	Si	1500~5500	<1
	2850	28	86	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	2850	28	86	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	2850	28	86	20	≥80	Φ63.5×6.35	Si	1500~5500	<1
INBP2900	2900	50	230	20	≥80	3×2.3×0.5	Si	1500~6500	<1
	2900	50	230	20	≥70	Φ25×0.5	Si	1500~6500	<1
	2900	29	230	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~6500	<1
	2900	50	300	30	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~10000	<1
	2900	30	300	30	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~10000	<1
	2900	30	50	10	≥70	Φ12×1.0	Sapphire	1500~15000	<1
	2900	30	300	30	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~10000	<1
	2900	30	50	10	≥70	Φ12×1.0	Sapphire	1500~15000	<1
	2900	30	54	10	≥75	Φ12×1.0	Quartz	1500~15000	<1
	2900	30	54	10	≥70	Φ12×1.0	Quartz	1500~15000	<1
	2900	50	54	10	≥75	Φ12×1.0	Quartz	1500~15000	<1
INBP3050	3050	30	92	20	≥60	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	3050	30	92	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	3050	30	92	20	≥80	3.5×2.5×0.5	Si	1500~5500	<1
	3050	50	100	20	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	300~30000	<1
	3050	50	100	20	≥80	Φ15×1.0	Sapphire	300~30000	<1
INBP3100	3100	30	92	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
INBP3150	3150	30	60	10	≥80	Φ30×0.5	Quartz	1500~5500	<1
INBP3200	3200	32	30	10	≥75	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	3200	32	96	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	3200	32	96	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
INBP3230	3225	32	30	10	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	3228	32	30	10	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	3236	32	30	10	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	3236	32	30	10	≥80	5×5×1.0	Si	400~11000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP3250	3250	32	160	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3250	32	160	20	≥90	Φ6×0.5	Si	400~11000	<1
	3215	32	160	20	≥80	5×5×0.5	Si	400~11000	<1
	3215	32	160	20	≥80	3×3×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3265	3275	32	30	10	≥75	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
INBP3295	3295	33	160	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3295	33	160	20	≥85	6.5×5×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3320	3320	33	190	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3320	33	150	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3320	33	220	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3320	33	60	10	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~20000	<1
INBP3325	3325	33	60	10	≥80	5×5×0.5	quartz	1500~6500	<1
	3325	33	70	10	≥80	5×5×0.5	quartz	1500~6500	<1
	3325	33	70	10	≥80	Φ30×0.5	quartz	1500~6500	<1
INBP3330	3330	33	160	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3360	3360	33	70	10	≥80	Φ30×0.5	quartz	1500~6500	<1
	3360	50	150	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	300~20000	<1
	3360	33	140	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3360	33	140	20	≥80	5.25×5.25×0.5	Si	400~11000	<1
	3360	33	140	20	≥80	2.75×2.75×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3370	3370	40	150	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3375	3375	35	190	20	≥88	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3375	35	190	20	≥88	3.2×3.2×0.5	Si	400~11000	<1
	3375	35	190	20	≥88	2.17×2.17×0.5	Si	400~11000	<1
	3375	35	190	20	≥88	Φ6.35×0.5	Si	400~11000	<1
	3375	35	190	20	≥88	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3395	35	190	20	≥85	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3375	35	60	10	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~20000	<1
INBP3400	3400	34	30	10	≥90	Φ25×0.5	Si	400~10600	<1
	3400	34	140	20	≥80	5×5×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥90	Φ101.6×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥85	Φ6×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	200	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥90	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥85	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥80	6.5×5×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥85	13×13×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	140	20	≥80	15×15×0.5	Si	400~11000	<1
	3400	34	60	10	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	3400	34	60	10	≥80	4×4×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	3400	34	60	10	≥90	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~20000	<1
3400	34	150	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	300~20000	<1	

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP3440	3440	34	140	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3440	34	140	20	≥90	Φ9.5×0.5	Si	400~11000	<1
	3440	34	190	20	≥85	Φ6.35×0.5	Si	400~11000	<1
	3440	34	230	20	≥90	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3440	34	125	25	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3440	34	125	25	≥80	Φ30×1.0	Si	400~11000	<1
INBP3500	3500	35	125	25	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3500	35	125	25	≥80	3×2.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3500	35	125	25	≥80	Φ30×1.0	Si	400~11000	<1
INBP3550	3550	35	145	5	≥75	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	3550	35	145	5	≥75	Φ15×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP3650	3650	36	125	25	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3650	36	125	25	≥80	4.8×4.8×0.5	Si	400~11000	<1
	3650	36	125	25	≥80	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	3650	36	125	25	≥80	Φ30×1.0	Si	400~11000	<1
	3650	36	125	25	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3650	36	125	25	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3750	3750	37	180	20	≥80	Φ9.45×1.0	Sapphire	400~11000	<1
	3750	50	100	10	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3750	50	100	10	≥80	4.95×4.95×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3800	3800	38	125	25	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3800	38	125	25	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3800	50	100	10	≥70	4.95×4.95×0.5	Si	400~11000	<1
	3800	38	180	20	≥80	Φ9.5×0.5	quartz	1000~8000	<1
	3800	38	180	20	≥80	Φ36×0.5	quartz	1000~8000	<1
	3800	38	180	20	≥75	Φ100×0.5	quartz	1000~8000	<1
	3800	38	220	20	≥75	Φ100×0.5	quartz	1000~8000	<1
	3800	38	180	20	≥80	31.75×31.75×0.5	quartz	1000~8000	<1
	3800	38	180	20	≥75	5.32×5.32×0.5	quartz	1000~8000	<1
3800	38	140	20	≥85	Φ7×0.3	Sapphire	400~11000	<1	
INBP3840	3840	38	180	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3840	38	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3840	38	180	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3840	38	180	20	≥85	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3840	38	400	20	≥90	Φ36×1.75	Si	400~11000	<1
	3840	50	100	10	≥70	4.95×4.95×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3850	3850	50	200	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	3850	50	200	20	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	3850	50	100	10	≥60	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3850	50	100	10	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3860	3860	40	180	20	≥80	3.3×3.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3860	40	180	20	≥80	2.17×2.17×0.5	Si	400~11000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP3900	3900	40	200	20	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	300~20000	<1
	3900	40	90	20	≥80	2×2×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	90	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	90	20	≥90	3.3×3.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	90	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	90	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	90	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	90	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	90	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	90	20	≥80	12×12×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	90	20	≥80	2.4×2.8×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥80	Φ27.95×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	180	20	≥80	2.75×2.75×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥80	5×5×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥80	3×3×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥80	3.5×3.5×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥85	4×2.5×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	180	20	≥80	15×15×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	39	380	20	≥85	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	160	20	≥80	Φ27.95×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	40	160	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	3900	45	160	20	≥80	3.5×2.5×0.5	Si	400~11000	<1
3900	40	180	20	≥80	Φ5×0.5	Si	400~11000	<1	
3900	40	180	20	≥80	2.17×2.17×0.5	Si	400~11000	<1	
INBP3920	3920	39	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3920	39	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3920	39	400	20	≥85	Φ36×1.75	Si	400~11000	<1
INBP3950	3950	39	125	25	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	3950	39	125	25	≥80	Φ30×1.0	Si	400~11000	<1
	3950	39	125	25	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3950	39	125	25	≥80	2.75×2.75×0.5	Si	400~11000	<1
	3950	39	160	20	≥80	Φ27.95×0.5	Si	400~11000	<1
	3950	50	100	10	≥60	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3950	50	100	10	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3950	40	100	20	≥80	2.55×2.55×0.5	Si	400~11000	<1
	3950	39	90	20	≥90	6.8×6.8×0.5	Si	400~11000	<1
	3950	39	90	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~11000	<1
INBP3970	3970	39	90	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3970	39	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3970	39	220	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	3970	40	160	20	≥80	Φ27.95×0.5	Si	400~11000	<1
	3970	40	160	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4000	4000	40	120	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	4000	40	120	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4000	40	120	20	≥80	Φ63.5×6.35	Si	1500~5500	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP4020	4020	40	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4050	4050	50	100	10	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4080	4080	40	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4080	40	180	20	≥80	5×5×0.5	Si	400~11000	<1
	4080	40	240	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4150	4150	41	90	20	≥80	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4150	41	180	20	≥90	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4150	41	180	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4150	41	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4150	41	180	20	≥80	10×10×0.5	Si	400~11000	<1
	4150	50	600	40	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4190	4190	41	180	20	≥80	2.28×2.28×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4200	4200	42	90	20	≥80	3.5×3.5×0.5	Si	400~11000	<1
	4200	42	120	20	≥60	6.8×6.8×0.5	Si	400~11000	<1
	4200	42	180	20	≥85	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4200	42	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4200	42	420	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	4200	42	420	20	≥90	Φ25.3×0.5	Si	400~7000	<1
	4200	42	420	20	≥85	5×5×0.5	Si	400~7000	<1
	4200	50	180	20	≥80	3.3×3.3×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4210	4210	42	50	10	≥80	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4210	42	50	10	≥70	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4210	42	80	10	≥85	Φ10×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4210	42	90	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~11000	<1
	4210	42	120	20	≥90	Φ25.4×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4210	42	120	20	≥90	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
INBP4230	4230	40	160	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4230	42	180	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4230	42	180	20	≥70	Φ6×0.5	Si	400~11000	<1
	4230	40	220	20	≥75	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4230	40	220	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4230	40	410	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4250	4250	42	50	10	≥85	Φ8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4250	42	50	10	≥80	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4250	42	50	10	≥70	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4250	42	50	10	≥70	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4250	42	50	10	≥80	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4250	42	50	10	≥80	Φ25×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4250	42	50	10	≥80	Φ25×0.5	Si	400~20000	<1
INBP4265	4265	42	120	20	≥85	4×4×0.5	Sapphire	400~20000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP4260	4260	42	90	20	≥80	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4260	42	90	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4260	42	90	20	≥75	Φ10×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4260	42	90	20	≥60	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥80	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥80	3×3×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥80	3.5×3.5×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥80	2.4×2.8×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	90	20	≥85	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	140	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	140	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	160	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	160	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	180	20	≥85	Φ101.6×0.5	Si	400~11200	<1
	4260	42	180	20	≥60	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	180	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	180	20	≥85	4.5×4.5×0.5	Si	400~11200	<1
	4260	42	180	20	≥85	4×2.5×0.5	Si	400~11200	<1
	4260	42	180	20	≥90	3.2×3.2×0.5	Si	400~11200	<1
	4260	42	180	20	≥80	Φ20×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	180	20	≥90	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4260	42	180	20	≥90	Φ20×1.0	Si	400~11200	<1
	4260	42	180	20	≥85	4×4×1.0	Si	400~11000	<1
	4260	42	180	20	≥70	3.3×3.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4260	42	180	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
4260	42	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1	
4260	42	180	20	≥80	Φ7.3×0.5	Si	400~11000	<1	
4260	50	600	40	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1	
INBP4270	4270	42	50	10	≥80	Φ8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4270	42	50	10	≥80	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4270	42	50	10	≥80	Φ25×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4270	42	120	20	≥80	Φ25.4×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4270	42	120	20	≥80	4×4×0.5	Sapphire	400~11000	<1
	4270	42	130	20	≥85	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	4270	42	130	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4270	42	130	20	≥90	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4270	42	128	20	≥70	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	4270	42	128	20	≥85	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	4270	42	128	20	≥70	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4270	42	128	20	≥85	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4270	42	128	20	≥80	Φ63.5×6.35	Si	1500~5500	<1



Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP4290	4280	42	50	10	≥80	Φ25×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4290	42	50	10	≥70	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4290	42	160	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4290	42	530	20	≥85	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4300	4300	43	90	20	≥90	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	43	180	20	≥90	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4300	43	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	50	180	20	≥70	3.3×3.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	50	180	20	≥80	3.3×3.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	43	90	20	≥80	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4300	43	90	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4300	43	90	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4300	43	90	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~11000	<1
	4300	43	120	20	≥80	4×4×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4300	43	120	20	≥85	Φ25.4×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4300	43	120	20	≥90	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4300	43	150	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	43	220	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	43	220	20	≥75	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	43	220	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	2000~8000	<1
	4300	43	220	20	≥80	Φ25×0.5	Si	2000~8000	<1
	4300	43	220	20	≥80	5.5×5.5×0.5	Si	2000~8000	<1
	4300	43	240	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	43	250	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	43	250	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4300	50	410	25	≥80	Φ25×0.5	Si	2000~13000	<1
INBP4320	4320	50	600	40	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4320	50	600	40	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4320	50	600	40	≥80	5.35×5.35×0.5	Si	400~11000	<1
	4320	50	600	40	≥80	5.38×5.38×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4330	4330	43	180	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	4330	43	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	1500~11000	<1
	4330	43	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~11000	<1
	4330	43	220	20	≥85	Φ25.3×0.5	Si	1500~7000	<1
	4330	43	220	20	≥85	Φ25×2.0	Si	1500~7000	<1
INBP4350	4350	43	80	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4350	43	90	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~11000	<1
	4350	43	120	20	≥90	Φ25.4×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4350	43	30	10	≥60	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4350	43	30	10	≥70	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4350	50	160	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4350	50	180	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4350	50	420	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4360	4360	50	600	40	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4360	50	600	50	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP4370	4370	43	220	20	≥80	Φ100×0.5	Si	2000~8000	<1
	4370	43	220	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	2000~8000	<1
	4370	43	225	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4370	43	265	20	≥60	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4370	43	220	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4370	43	250	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4370	43	260	20	≥60	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4370	43	390	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4370	43	430	20	≥80	Φ25×0.5	Si	2000~8000	<1
	4370	43	430	20	≥80	Φ100×0.5	Si	2000~8000	<1
	4370	43	450	20	≥80	Φ100×0.5	Si	2000~8000	<1
	4370	43	450	20	≥80	Φ25×0.5	Si	2000~8000	<1
INBP4400	4400	44	30	10	≥70	Φ8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4400	44	30	10	≥70	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4400	44	30	10	≥60	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4400	44	80	20	≥90	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4400	44	80	20	≥90	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4400	44	80	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4400	40	390	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4400	40	390	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4430	4430	44	180	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4430	44	30	10	≥60	Φ8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4430	44	30	10	≥70	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4430	44	30	10	≥60	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4430	44	30	10	≥60	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4430	44	80	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4430	50	180	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4430	50	180	20	≥75	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4430	44	310	20	≥75	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4430	44	430	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4430	44	430	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4430	44	450	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4430	44	450	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4430	44	400	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4430	44	400	20	≥75	Φ25×0.5	Si	400~13000	<1
	4430	44	420	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~13000	<1
4430	44	420	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~13000	<1	

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP4475	4475	44	30	10	≥70	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4475	44	30	10	≥60	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4475	44	30	10	≥80	Φ25×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4475	44	30	10	≥75	Φ25×0.5	Sapphire	400~11000	<1
	4475	44	220	20	≥85	5×5×0.5	Si	400~7600	<1
	4475	44	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4475	44	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4475	44	390	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4475	44	310	20	≥80	4.2×4.2×0.5	Si	400~11000	<1
	4475	44	310	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4475	50	310	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4475	50	420	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4490	4490	70	180	20	≥70	2.5×2.5×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4500	4500	45	130	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4500	45	450	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4520	4520	45	80	20	≥90	Φ10×0.5	Sapphire	400~20000	<1
	4520	45	140	20	≥80	Φ5.08×1.0	Sapphire	1500~11000	<1
	4520	45	140	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	1500~20000	<1
	4520	45	30	20	≥65	Φ25×0.5	Sapphire	1500~20000	<1
	4520	45	30	20	≥65	Φ25×0.5	Sapphire	1500~20000	<1
INBP4530	4520	45	220	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~7600	<1
	4520	45	220	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~7600	<1
	4520	45	220	20	≥80	5×5×0.5	Si	400~7600	<1
	4530	45	380	30	≥85	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4530	45	310	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4530	45	310	30	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4540	45	360	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
INBP4570	4570	45	130	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4570	45	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4570	45	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4570	45	450	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4570	45	350	20	≥75	Φ7×0.3	Sapphire	400~20000	<1
	4570	45	30	20	≥75	Φ8×0.5	Sapphire	400~20000	<1
INBP4580	4580	45	140	20	≥80	Φ5.08×1.0	Sapphire	1500~11000	<1
	4580	45	140	20	≥80	Φ10×1.0	Sapphire	1500~20000	<1
INBP4600	4600	46	138	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	4600	46	138	20	≥80	Φ6×0.5	Si	1500~5500	<1
	4600	46	138	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4600	46	138	20	≥70	Φ63.5×6.35	Si	1500~5500	<1
	4600	46	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4600	46	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	1500~5500	<1
	4600	46	190	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4600	46	190	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
4600	46	90	20	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1	

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP4610	4610	46	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4610	46	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4610	46	380	30	≥85	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4610	46	180	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4610	46	180	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
INBP4640	4640	46	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4640	46	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4640	46	180	20	≥80	Φ20.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4640	46	180	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4640	46	180	20	≥80	2.55×2.55×0.5	Si	400~11000	<1
	4640	46	200	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~6000	<1
	4640	46	167	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~6000	<1
	4640	46	140	20	≥85	Φ36×1.75	Si	400~11000	<1
4640	46	140	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1	
INBP4670	4670	46	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4670	46	140	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4670	46	140	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	160	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4670	46	160	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥80	7×7×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥60	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	180	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	210	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4670	46	380	30	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4670	46	300	20	≥80	Φ12.4×0.3	Ge	400~11000	<1
	4670	46	90	20	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
4670	46	80	10	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1	
4670	46	80	10	≥75	Φ15×1.0	Sapphire	400~15000	<1	
INBP4680	4680	46	150	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	46	150	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	46	150	20	≥60	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	46	150	20	≥75	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4680	46	150	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4680	46	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4680	46	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	46	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4680	46	180	20	≥65	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	46	180	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	46	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	46	167	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	4680	60	180	20	≥75	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	60	180	20	≥75	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4680	50	180	20	≥75	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP4690	4680	55	180	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4690	60	180	20	≥75	Φ50.8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4690	60	180	20	≥75	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~20000	<1
INBP4700	4700	50	140	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	4700	50	140	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4700	50	140	20	≥70	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4700	50	140	20	≥70	Φ63.5×6.35	Si	1500~5500	<1
	4700	50	200	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4700	50	167	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4700	50	167	20	≥80	Φ100×0.5	Si	1500~5500	<1
	4700	50	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4700	50	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1500~5500	<1
	4700	50	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4700	50	90	20	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	4700	50	80	10	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP4750	4750	47	180	20	≥80	5×5×1.0	Si	400~11000	<1
	4750	47	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4750	47	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4750	47	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4750	47	150	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	4750	47	150	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	4750	47	200	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~6500	<1
	4750	47	167	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~6500	<1
	4750	47	90	20	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	4750	47	90	20	≥75	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP4780	4780	50	180	20	≥80	Φ50.8×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4780	50	180	20	≥80	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~20000	<1
	4780	50	180	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~20000	<1
INBP4800	4800	50	200	50	≥70	Φ18×0.3	Ge	400~6500	<1
	4800	50	200	50	≥80	Φ18×0.3	Ge	400~6500	<1
	4800	50	200	50	≥85	Φ18×0.3	Ge	400~6500	<1
	4800	50	200	50	≥60	Φ18×0.7	Ge	400~6500	<1
	4800	50	230	30	≥65	Φ18×0.3	Ge	400~6500	<1
	4800	50	230	30	≥75	Φ18×0.3	Ge	400~6500	<1
	4800	50	230	30	≥85	Φ18×0.3	Ge	400~6500	<1
	4800	50	230	30	≥85	Φ18×0.7	Ge	400~6500	<1
	4800	50	250	20	≥85	Φ12.4×0.3	Ge	400~7000	<1
	4800	50	250	20	≥85	Φ18×0.9	Ge	400~7000	<1
	4800	50	250	20	≥85	Φ25×0.5	Si	400~7000	<1
INBP4830	4830	48	220	20	≥75	Φ18×1.0	Ge	400~11000	<1
	4900	49	230	30	≥85	Φ18×0.3	Ge	400~6500	<1
INBP4900	4870	48	200	50	≥80	Φ18×0.3	Ge	400~6500	<1
	4870	48	220	20	≥80	Φ18×0.7	Ge	400~6500	<1
	4900	50	90	20	≥75	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	4900	50	90	20	≥65	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP4960	4960	49	240	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	4960	49	240	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~7000	<1
	4960	49	260	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~7000	<1
	4960	49	240	20	≥80	5×5×0.5	Si	400~7000	<1
	4960	49	240	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~7000	<1
	4960	49	240	20	≥80	4.2×4.2×0.5	Si	400~7000	<1
INBP5020	5020	50	200	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	200	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~6000	<1
	5020	50	200	20	≥80	Φ6×0.5	Si	400~6000	<1
	5020	50	200	20	≥80	Φ5×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	220	20	≥70	Φ5×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	220	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	240	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	240	20	≥80	3×3×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	240	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	260	20	≥80	5.4×5.4×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	260	20	≥80	5.5×5.5×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	260	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~6000	<1
	5020	50	260	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~6000	<1
	5020	50	260	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	260	20	≥70	5.3×5.3×0.5	Si	400~7000	<1
	5020	50	240	20	≥80	5×5×0.5	Si	400~7000	<1
INBP5060	5060	50	240	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~7000	<1
	5060	50	240	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~6000	<1
INBP5100	5070	50	240	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	5100	50	280	30	≥65	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	5100	50	240	30	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~7000	<1
	5100	75	240	30	≥65	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
	5100	50	240	30	≥80	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
INBP5120	5120	50	320	20	≥70	Φ30×1.0	Si	400~5500	<1
	5120	50	320	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~5500	<1
INBP5130	5130	50	240	30	≥80	Φ100×0.5	Si	400~7000	<1
INBP5150	5150	50	400	40	≥85	Φ25.3×0.5	Si	400~8000	<1
INBP5200	5200	52	610	40	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
INBP5230	5230	52	90	20	≥70	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	5230	52	100	10	≥70	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	5230	52	100	10	≥75	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	5230	52	100	10	≥75	Φ15×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP5260	5260	52	100	10	≥75	Φ25.4×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP5280	5280	52	100	10	≥70	Φ15×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP5300	5300	53	180	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11500	<1
	5300	53	610	40	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	5300	53	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11500	<1
INBP5380	5380	54	100	20	≥65	Φ12×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP5400	5400	54	610	40	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
INBP5450	5450	54	100	20	≥65	Φ12×1.0	Sapphire	400~15000	<1
	5450	54	100	20	≥65	Φ15×1.0	Sapphire	400~15000	<1
INBP5480	5480	55	100	20	≥65	Φ12×1.0	Sapphire	400~15000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP6180	6180	62	90	20	≥80	Φ15×1.0	Ge	400~11000	<1
INBP6200	6200	62	110	20	≥60	Φ18×0.9	Ge	400~11000	<1
INBP6220	6220	62	140	20	≥80	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	6220	62	140	20	≥70	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	6220	62	140	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	6220	62	140	20	≥80	2×2×0.5	Si	400~11000	<1
INBP6235	6235	62	110	20	≥60	Φ12×1.0	Ge	400~11000	<1
	6235	62	110	20	≥60	Φ18×0.9	Ge	400~11000	<1
INBP6240	6240	62	90	20	≥80	Φ15×1.0	Ge	400~11000	<1
	6240	62	90	20	≥70	Φ15×1.0	Ge	400~11000	<1
	6240	62	90	20	≥60	Φ15×1.0	Ge	400~11000	<1
	6240	62	90	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
INBP6300	6300	63	140	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	6300	63	140	20	≥75	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	6300	63	140	20	≥75	3.2×3.2×0.5	Si	400~11000	<1
	6300	63	140	20	≥80	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	6300	63	140	20	≥70	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	6300	63	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6300	63	110	20	≥60	Φ12×1.0	Ge	400~11000	<1
	6300	63	110	20	≥60	Φ18×0.9	Ge	400~11000	<1
INBP6380	6380	63	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6380	63	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6380	63	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6380	63	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6380	63	170	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6380	63	140	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP6430	6430	64	190	20	≥80	Φ25×0.4	Si	400~11000	<1
	6430	64	170	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6430	64	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6430	64	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6430	64	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6430	64	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~8000	<1
	6430	64	190	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~8000	<1
	6430	64	190	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~8000	<1
INBP6485	6485	64	190	20	≥90	Φ12×0.8	Si	400~11000	<1
	6485	64	190	20	≥80	Φ12×0.8	Si	400~11000	<1
	6485	64	190	20	≥80	Φ12×0.8	Si	400~11000	<1
	6485	64	190	20	≥70	Φ25×0.4	Si	400~11000	<1
	6485	64	190	20	≥80	Φ25×0.4	Si	400~11000	<1
	6485	64	190	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~8000	<1
	6485	64	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~8000	<1
	6485	64	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~8000	<1
	6485	64	170	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6485	64	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6485	64	170	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6485	64	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6485	64	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6485	64	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP6557	6557	64	170	20	≥60	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6557	64	170	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6557	64	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6557	64	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6557	64	170	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6557	64	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6557	64	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6557	64	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1000~8000	<1
	6557	64	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	1000~8000	<1
	6557	64	190	20	≥80	Φ10×1.0	Si	1000~8000	<1
INBP6620	6620	66	190	20	≥90	Φ12×0.8	Si	400~11000	<1
	6620	66	190	30	≥85	Φ25×0.4	Si	400~11000	<1
	6620	66	170	20	≥60	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6620	66	170	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6620	66	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6620	66	170	20	≥80	5.25×5.25×1.0	Si	400~11000	<1
	6620	66	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6620	66	170	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6620	66	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
INBP6680	6680	66	90	20	≥75	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	6680	66	90	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	6693	66	100	20	≥87	Φ25×0.5	Si	400~10600	<1
	6680	68	170	20	≥60	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6680	68	170	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6680	68	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6680	68	170	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6680	68	170	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	6680	68	170	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	6680	68	190	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~8000	<1
	6680	68	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~8000	<1
	6680	68	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
INBP6740	6740	67	90	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	6740	67	90	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	6740	67	90	20	≥80	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	6740	67	90	20	≥70	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	6740	67	90	20	≥80	4×4×0.5	Si	400~10600	<1
	6740	67	90	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~10600	<1
	6740	67	90	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~10600	<1
	6720	67	90	20	≥60	Φ20×1.0	Si	400~10600	<1
INBP6820	6820	68	100	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~10600	<1
	6820	68	100	20	≥75	Φ20×1.0	Si	400~10600	<1
	6820	68	100	20	≥75	5×5×1.0	Si	400~10600	<1
INBP6910	6910	69	90	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP7150	7150	71	360	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~10600	<1
	7150	71	360	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~10600	<1



Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP7180	7180	71	180	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7180	71	180	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7180	71	180	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7180	71	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7180	71	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	7180	71	205	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
INBP7200	7200	72	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	1000~10600	<1
	7200	72	310	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	1000~10600	<1
INBP7230	7230	72	180	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7230	72	180	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7230	72	180	20	≥85	Φ24.6×0.5	Si	400~11000	<1
	7230	72	180	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7230	72	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7230	72	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	7230	72	180	20	≥80	Φ6×0.5	Si	400~11000	<1
	7230	72	285	20	≥85	Φ20×1.0	Si	400~11400	<1
	7230	72	310	20	≥90	Φ20×1.0	Si	400~11400	<1
	7230	72	310	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11400	<1
	7230	72	340	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11400	<1
INBP7260	7260	72	180	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7260	72	180	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7260	72	180	20	≥85	Φ24.6×0.5	Si	400~11000	<1
	7260	72	180	20	≥85	Φ25×0.4	Si	400~11000	<1
	7260	72	180	20	≥85	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	7260	72	180	20	≥85	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	7260	72	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7250	72	205	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7260	72	285	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7260	72	310	20	≥60	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7250	72	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7270	72	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
INBP7300	7300	73	120	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	7300	73	120	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7300	73	180	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7300	73	180	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7300	73	180	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7300	73	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7300	73	205	20	≥60	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7300	73	180	20	≥85	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	7300	73	180	20	≥80	8.5×8.5×0.5	Si	400~11000	<1
	7300	73	180	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	7300	73	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	1000~10600	<1
	7300	73	120	20	≥70	Φ12×1.0	Ge	400~11000	<1
	7300	73	120	20	≥80	Φ12×1.0	Ge	400~11000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP7350	7350	73	310	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11400	<1
	7350	73	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7350	73	310	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7350	73	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~10600	<1
	7350	73	310	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~10600	<1
	7350	73	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~10600	<1
	7350	73	360	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~10600	<1
INBP7370	7370	73	180	20	≥85	4×4×0.5	Si	400~11000	<1
	7370	73	180	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7370	73	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7370	73	180	20	≥85	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	7370	73	180	20	≥70	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7370	73	180	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7370	73	205	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
INBP7380	7380	73	120	20	≥75	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7380	73	120	20	≥80	Φ12×1.0	Ge	400~11000	<1
	7380	73	120	20	≥70	Φ12×1.0	Ge	400~11000	<1
	7380	73	120	20	≥70	Φ18×0.9	Ge	400~11000	<1
INBP7400	7400	74	360	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~10600	<1
INBP7460	7440	74	180	20	≥85	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	7460	74	180	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7460	74	310	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7440	74	180	20	≥80	5.3×5.3×0.5	Si	400~11000	<1
	7450	74	180	20	≥80	Φ10×1.0	Si	400~11000	<1
	7480	74	180	20	≥85	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	7460	74	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7460	74	310	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7460	74	120	20	≥80	Φ12×1.0	Ge	400~11000	<1
INBP7530	7530	75	310	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~11000	<1
INBP7620	7620	76	360	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~10600	<1
INBP7780	7780	77	200	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	7780	77	200	20	≥80	Φ6×0.5	Si	400~11000	<1
	7780	77	200	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~10400	<1
	7780	77	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7780	77	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~10400	<1
	7780	77	200	20	≥80	4.2×4.2×1.0	Si	400~10400	<1
INBP7850	7850	78	200	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~10400	<1
	7850	78	200	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	7850	78	200	20	≥75	Φ20×1.0	Si	400~10400	<1
	7850	78	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~10400	<1
	7850	78	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7850	78	360	20	>80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
INBP7900	7900	79	200	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	7925	79	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~10400	<1
	7925	79	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP7970	7970	79	208	20	≥90	Φ25×0.5	Si	400~11000	<1
	7970	79	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	7970	79	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~10400	<1
	7991	79	222	20	≥75	Φ20×1.0	Si	400~10400	<1
INBP8010	8010	80	200	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	8010	80	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	8010	80	200	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP8060	8060	80	200	20	≥80	Φ20×1.0	Si	400~11000	<1
	8060	80	250	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	8060	80	250	20	≥80	2.8×2.8×0.5	Si	400~11000	<1
	8060	80	250	20	≥80	3.5×2.5×0.5	Si	400~11000	<1
INBP8120	8120	81	250	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP8250	8250	81	250	20	≥75	3.5×5×0.5	Si	400~11000	<1
INBP8280	8280	82	250	20	≥80	Φ6×0.5	Si	400~11000	<1
	8280	82	250	20	≥80	30×30×0.5	Si	400~11000	<1
	8280	82	250	20	≥80	2.75×2.75×0.5	Si	400~11000	<1
INBP8340	8340	83	250	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	8340	83	250	20	≥75	3.5×2.5×0.5	Si	400~11000	<1
	8340	83	250	20	≥75	3.5×5×0.5	Si	400~11000	<1
INBP8880	8880	88	340	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	8880	88	340	20	≥90	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
	8880	88	340	20	≥80	3.5×5×0.5	Si	400~11000	<1
	8880	88	340	20	≥80	4.2×4.2×0.5	Si	400~11000	<1
	8880	88	340	20	≥80	Φ6×0.5	Si	400~11000	<1
INBP8940	8940	89	340	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~11000	<1
INBP10000	10000	100	190	20	≥70	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10000	100	190	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10000	100	220	20	≥55	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
INBP10200	10200	100	90	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	90	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	90	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	90	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	190	20	≥75	Φ20×1.0	Si	400~13600	<1
	10200	100	190	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	200	20	≥60	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	200	20	≥60	2.5×2.5×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	200	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	200	20	≥70	5×2.5×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	220	20	≥50	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	220	20	≥50	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	220	20	≥50	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	250	20	≥40	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	250	20	≥40	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	250	20	≥40	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10200	100	270	20	≥30	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP10400	10400	100	90	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	90	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	90	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	90	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10400	100	120	20	≥30	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	120	20	≥40	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	120	20	≥50	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	120	20	≥60	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	120	20	≥60	Φ100×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	160	20	≥85	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10400	100	190	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥65	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10400	100	190	20	≥60	Φ100×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥65	Φ6×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	200	20	≥60	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	200	20	≥70	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	200	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	200	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	200	20	≥60	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	200	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	220	20	≥50	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	220	20	≥50	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	220	20	≥50	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10400	100	220	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	250	20	≥40	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	250	20	≥40	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	250	20	≥40	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	270	20	≥30	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10400	100	270	20	≥30	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
10400	100	1060	30	≥80	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1	
10400	100	1060	30	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1	
INBP10560	10560	100	200	20	≥60	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10560	100	200	20	≥70	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10560	100	200	20	≥70	5×2.5×0.5	Si	400~13600	<1
	10560	100	200	20	≥60	2.5×2.5×0.5	Si	400~13600	<1
	10560	100	200	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10560	100	200	20	≥60	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10560	100	200	20	≥65	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
INBP10800	10720	100	199	20	≥70	Φ25×0.5	Si	6500~14000	<1
INBP10760	10760	100	200	20	≥60	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10760	100	200	20	≥65	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP10600	10600	100	60	20	≥60	Φ100×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	60	20	≥65	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	90	20	≥65	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	90	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~14000	<1
	10600	100	90	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10600	100	90	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10600	100	120	20	≥50	Φ100×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	120	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	120	20	≥30	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	120	20	≥40	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	120	20	≥50	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	120	20	≥60	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	120	20	≥60	Φ100×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	120	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	190	20	≥80	Φ16×1.0	Si	400~14000	<1
	10600	100	190	20	≥70	Φ16×1.0	Si	400~14000	<1
	10600	100	190	20	≥70	Φ20×1.0	Si	400~14000	<1
	10600	100	190	20	≥60	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	190	20	≥60	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10600	100	190	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	190	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	190	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	190	20	≥70	Φ100×0.5	Si	400~14000	<1
	10600	100	190	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~14000	<1
	10600	100	220	20	≥50	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	220	20	≥50	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	220	20	≥45	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10600	100	250	20	≥40	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10600	100	250	20	≥40	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
10600	100	270	20	≥30	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1	
10600	100	270	20	≥30	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1	
INBP10800	10800	100	60	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	60	20	≥70	Φ24.6×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	60	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	90	20	≥70	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	90	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10800	100	90	20	≥80	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10800	100	120	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	120	20	≥30	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	120	20	≥40	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	120	20	≥50	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	120	20	≥60	Φ25.3×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	190	20	≥80	Φ16×1.0	Si	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	10800	100	190	20	≥75	Φ25×0.5	Si	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥80	Φ25×0.5	Si	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥80	Φ100×0.5	Si	400~14000	<1

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP11000	11000	100	90	20	≥70	Φ25.3×0.5	Si	400~14000	<1
	11000	100	120	20	≥60	Φ25×0.5	Si	400~13600	<1
	11000	100	250	20	≥40	Φ25×0.5	Si	400~14000	<1
	11000	100	200	20	≥75	Φ25×0.5	Si	400~14000	<1
INBP10200	10200	100	90	20	≥80	Φ25.3×1.0	Ge	400~14000	<1
	10200	100	190	20	≥70	Φ15×1.0	Ge	400~13600	<1
	10200	100	190	20	≥90	Φ15×1.0	Ge	400~13600	<1
	10200	100	190	20	≥70	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
	10200	100	940	30	≥90	Φ18×0.9	Ge	400~13600	<1
INBP10400	10400	100	90	20	≥70	Φ25.4×0.5	Ge	400~13600	<1
	10400	100	90	20	≥80	Φ25.3×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	120	20	≥60	Φ18×0.9	Ge	400~13600	<1
	10400	100	120	20	≥70	Φ36×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	140	20	≥75	Φ50×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	160	20	≥85	Φ25.4×0.5	Ge	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥70	Φ25.3×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥80	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥80	Φ25.3×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥90	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥90	Φ25.4×0.5	Ge	400~13600	<1
	10400	100	190	20	≥80	Φ36×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	220	20	≥60	Φ25.3×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	1060	30	≥90	Φ25.4×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	1060	30	≥70	Φ25.4×1.0	Ge	400~13600	<1
	10400	100	1060	30	≥65	Φ25.4×1.0	Ge	400~13600	<1
	INBP10600	10600	100	60	20	≥70	Φ18×0.7	Ge	400~13600
10600		100	60	20	≥70	Φ25.3×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	60	20	≥80	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
10600		100	60	20	≥70	Φ36×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	120	20	≥60	Φ18×0.9	Ge	400~13600	<1
10600		100	120	20	≥70	Φ18×0.9	Ge	400~13600	<1
10600		100	120	20	≥70	Φ15×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	120	20	≥70	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
10600		100	120	20	≥80	Φ36×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	160	20	≥85	Φ25.4×0.5	Ge	400~14000	<1
10600		100	190	20	≥80	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
10600		100	190	20	≥80	Φ18×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	190	20	≥70	Φ36×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	190	20	≥80	Φ36×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	190	20	≥85	Φ11.7×0.6	Ge	400~14000	<1
10600		100	190	20	≥90	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
10600		100	1000	30	≥90	Φ25.4×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	1060	30	≥90	Φ25.4×1.0	Ge	400~13600	<1
10600		100	1060	30	≥90	Φ18×0.9	Ge	400~13600	<1
10600	100	1100	30	≥85	Φ18×0.9	Ge	400~13600	<1	

Item	CWL	±	HPB(nm)	±	Tp	Size(mm)	Sub	Blocking	Tavg(%)
INBP10800	10800	100	90	20	≥70	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
	10800	100	90	20	≥70	Φ25.3×1.0	Ge	400~13600	<1
	10800	100	90	20	≥80	Φ18×0.7	Ge	400~13600	<1
	10800	100	120	20	≥50	Φ18×0.9	Ge	400~13600	<1
	10800	100	120	20	≥60	Φ18×0.9	Ge	400~13600	<1
	10800	100	120	20	≥80	Φ25.3×1.0	Ge	400~13600	<1
	10800	100	190	20	≥85	Φ16×1.0	Ge	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥80	Φ18×1.0	Ge	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥70	Φ18×1.0	Ge	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥70	Φ25.4×0.5	Ge	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥85	Φ25.4×0.5	Ge	400~14000	<1
	10800	100	190	20	≥85	Φ25.3×1.0	Ge	400~14000	<1
	10800	100	220	20	≥70	Φ25.4×0.5	Ge	400~14000	<1
	10800	100	1060	30	≥90	Φ25.4×1.0	Ge	400~14000	<1
INBP11000	11000	100	90	20	≥80	Φ15×1.0	Ge	400~14000	<1
	11000	100	90	20	≥80	Φ25.3×1.0	Ge	400~14000	<1